

ASTECC2019

第14回先端表面技術展・会議

<http://www.asteceexpo.jp/>

2019年 1月30日 水 ▶ 2月1日 金

出展のご案内

展示会概要

Advanced Surface Technology Exhibition & Conference

ASTECC2019

第14回 先端表面技術展・会議

名称：ASTECC2019 第14回先端表面技術展・会議
<http://www.asteceexpo.jp/>

会期：2019年1月30日(水)～2月1日(金) 10:00 - 17:00

会場：東京ビッグサイト(東京国際展示場)東4ホール

主催：ASTECC実行委員会

後援：経済産業省(予定)

協賛：公益社団法人日本表面科学会・
一般社団法人日本トライボロジー学会・ラドテック研究会(予定)

併催会議：第13回表面技術会議

来場者数：50,000名(予定) 同時開催展含む

入場料：3,000円(但し、Webサイトで事前登録された方は入場無料)

様々な業界から最先端表面処理ニーズを
持った来場者が多数集まるトレードショー

同時開催展示会：SURTECH2019 表面技術要素展

東京ビッグサイト
東1-6ホールで
開催

nano tech 2019
国際ナノテクノロジー総合展・技術会議

InterAqua 2019
第10回 国際水ソリューション総合展

Convertech Japan 2019

新機能性材料展 2019

3次元表面加飾技術展 2019

プリンタブルエレクトロニクス 2019

先進印刷技術展2019

ENEX2019

Smart Energy Japan 2019

電力・ガス新ビジネスEXPO 2019

TCT Japan 2019

出展対象

機能性ナノ薄膜、金・銀各種コロイド、導電性素材、絶縁体薄膜、電磁波シールド材、有機EL、フォトニック結晶、光触媒、各種触媒、インテリジェント材料、生体適合性材料、細胞シート、塗料・塗装、界面活性剤、撥水・親水性関連材料、防汚・防菌関連材料、光バリアフィルム・樹脂・コーティング剤、機能性ポリマー、機能性モノマー・オリゴマー、光重合開始剤、EB硬化インキ、精密機械用樹脂、ペーパー・摩擦材、スラリー

撥水・親水性表面処理、レオロジー、アルマイト、鍍金、プラスト加工、研削・研磨、CMP、YAGレーザー溶接、エンボス加工、エッチング加工、LB膜、ナノスケール境界膜、ナノポーラスメンブレン、ナノ潤滑膜、DLCコーティング、セラミックス / チタン / フッ素コーティング、ダイ / ワイヤボンディング、UV / EB光硬化、摩擦圧接、摩擦撈拌接合、常温接合、粘着・接着・剥離、コールドスプレー

FED、SED、有機ELディスプレイ、フラットパネル、インクジェット、各種コーティング製品、光スイッチ・センサ各種デバイス、光ディスク、ハードディスク、非接触型ICチップ、ICカード、ホログラム、偽造防止・セキュリティ・認証各種製品、磁石、磁気テープ、フィルタ、燃料電池、太陽電池、薄膜リチウムイオン二次電池

コロナ / オゾン / プラズマ表面処理装置、表面張力 / 形状 / 粗さ測定器、接触角測定器、レオロジー関連機器、静電除去装置、膜厚測定器、薄膜コーター、ラミネーター、塗装機械 / 装置、厚み・粘度各種コントローラー、ウエハ製造・研磨装置、CVD装置、スパッタリング、UVランプ、電子線照射装置、フォトレジスト処理装置、露光装置、EB描画装置、スピンドベロッパ、エッチング装置、イオン注入装置、レジスト剥離装置、ナノインプリント、電子顕微鏡

1 材料・素材

2 表面処理・コーティング・接合技術

3 電子部品・デバイス

4 表面処理・加工・計測装置

